### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

PCT

### (10) 国 WO 2006/038390 A1

(43) 国際公開日 2006年4月13日(13.04.2006)

(51) 国際特許分類: HOIL 29147 (2006.01)

HOIL 29/872 (2006.01)

(21) 国際出li番号:

PCT/JP2005/015405 2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

(22) **B**際出願日: (25) 国際出願の言語:

日木語

(26) 国際公開の言語:

日木語

(30) 優先権子一タ:

特願 2004-289248 2004年9月30日(30.09.2004) JI

- (71) 出願人 (米国を除 <全ての指定国について): サンケン電気株式会社 (SANKEN ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3528666 埼玉県新座市北野 3 T 目 6 番 3 号 Saitama (JP).
- (72) 発明者;および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大塚 康二 (OT-SUKA, KoJi) [JP/JP]; 〒3528666 埼玉県新座市北野 3 T 目 6 番 3 号 サンケン電気株式会社内 Saitama (JP). 岩

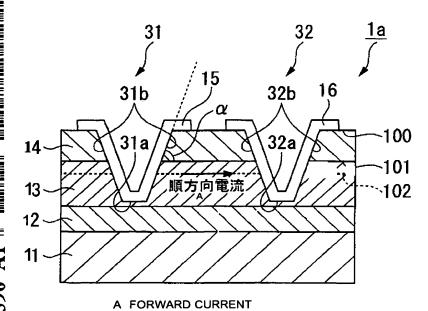
上信 — (IWAKAMI, Shinichi) [JP/JP]; 〒3528666 埼玉 県新座市北野 3 T 目 6 番 3 号 サンケン電気株式会 社内 Sains ma (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, Cの, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, Nの, NZ, のM, PG, PH, PL, PT, Rの, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 俵 示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

**[**続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置



(57) Abstract: A two-dimensional carrier (102) is generated in the vicinity of an interface (101) which is a heterointerface between a semiconductor layer (13) and another semiconductor layer (14). A recessed portion (31) and another recessed portion (32) are formed from the major surface (100) to the interface (101). An electrode (15) composed of a metal which forms a Schottky junction with the semiconductor layers (13) and (14) is formed on the bottom surface (31a) and the lateral surface (3 lb) of the recessed portion (31). An electrode (16) composed of a metal which forms a low-resistance contact with the semiconductor layers (13) and (14) is formed on the bottom surface (32a) and the lateral surface (32b) of the recessed portion (32). Consequently, there can be obtained a semiconductor device having improved high-frequency characteristics wherein the contact

resistance between an electrode and a semiconductor layer is reduced.

● はの要約: ヘテロ界面である半導体層 13と半導体層 14との界面 101の近傍には、2次元キャリア102が発生している。主面 100から界面 101まで注]達するように凹部231 および凹部 32が形成されている。凹部 31の底面 31 および側面 31 b上には、半導体層 13 および 14とショットキー接合を形成する金属からなる電極 15が形成されている。凹部 32の底面 32 a および側面 32 b上には、半導体層 13 および 14と低抵抗接触 する金属からなる電極 16が形成されている。これにより、電極と半導体層との接触 紙紙 を低減すると共に、高周波特性を向上した半導体装置を提供する。

#### WO 2006/038390 A1

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -x ーラシア (AM, AZ, BY, 添付公開書類: KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ョーロッパ (AT, BE, BG, 一 国際調査報 CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, Ro, E, SI, K, TR), OAPI OF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 一 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「 $\neg$ ードと略語のガイダンスノート」を参照。